To:

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

PCT/DE00/02295

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202

Date of mailing:

08 February 2001 (08.02.01)

ETATS-UNIS D'AMERIQUE
in its capacity as elected Office

Applicant's or agent's file reference:

International filing date: Priority date:

13 July 2000 (13.07.00)

2

28 July 1999 (28.07.99)

1999P02387WO

Applicant: ALTHAUS, Hans-Ludwig et al

| 1. | The designated Office is hereby notified of its election made: |
|----|---|
| | X in the demand filed with the International preliminary Examining Authority on: |
| | 15 December 2000 (15.12.00) |
| | in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: |
| | · |
| 2. | The election X was |
| | was not |
| | made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b). |
| | |
| | |
| | · |
| | |
| | |

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer:

J. Zahra

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

THIS PAGE BLANK (USPTO)



PATENT COOPERATIO REATY

PCT

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

(PCT Article 18 and Rules 43 and 44)

| Applicant's or agent's file reference | | of Transmittal of International Search Report (20) as well as, where applicable, item 5 below. |
|---|---|---|
| 199P02387W0 | ACTION (FORTIFETISAZ | , |
| International application No. | International filing date (day/month/year) | (Earliest) Priority Date (day/month/year) |
| PCT/DE 00/02295 | 13/07/2000 | 28/07/1999 |
| Applicant | | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | | |
| | | |
| This International Search Report has bee according to Article 18. A copy is being tra | n prepared by this International Searching Auth ansmitted to the International Bureau. | nority and is transmitted to the applicant |
| This International Search Report consists | of a total of 3 sheets. | |
| 1 | a copy of each prior art document cited in this | report. |
| | | |
| Basis of the report With regard to the language, the | international search was carried out on the bas | sis of the international application in the |
| language in which it was filed, un | ess otherwise indicated under this item. | •••• |
| the international search w Authority (Rule 23.1(b)). | ras carried out on the basis of a translation of t | he international application furnished to this |
| | | nternational application, the international search |
| was carried out on the basis of th contained in the internation | e sequence listing : onal application in written form. | |
| filed together with the inte | ernational application in computer readable forr | n. |
| furnished subsequently to | this Authority in written form. | |
| furnished subsequently to | this Authority in computer readble form. | |
| | osequently furnished written sequence listing d is filed has been furnished. | loes not go beyond the disclosure in the |
| the statement that the info furnished | ormation recorded in computer readable form is | s identical to the written sequence listing has been |
| 2. Certain claims were fou | nd unsearchable (See Box I). | |
| 3. Unity of invention is lac | king (see Box II). | |
| 4 NASAN ADALAMA AND ASAN | | |
| 4. With regard to the title , The text is approved as su | ibmitted by the applicant | |
| 1 == | shed by this Authority to read as follows: | |
| | , | |
| | | |
| 5 Miles report to the chairman | | |
| 5. With regard to the abstract , The text is approved as such that the text is approved to the text is approved to the text is approved to the text is approximated to the text | shmitted by the applicant | |
| the text has been establis | shed, according to Rule 38.2(b), by this Authorice date of mailing of this international search rep | ity as it appears in Box III. The applicant may, port, submit comments to this Authority. |
| 6. The figure of the drawings to be pub | | 1 |
| X as suggested by the appl | | None of the figures. |
| because the applicant fai | led to suggest a figure. | |
| because this figure better | characterizes the invention. | |

THIS PAGE BLANK (USPTO)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No PCT/DE 00/02295

| | | | | _ | | | | , |
|----|--------------------------------------|-----------|---------------------|----------|-------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| | atent document I in search report | | Publication date | | Patent family member(s) | ′ | | Publication date |
| ΕP | 0413489 | Α | 20-02-1991 | US DE | 49956 690320 |)33 | | 26-02-1991 19-03-1998 |
| | | | | DE | 690320 | | T | 28-05-1998 |
| | | | | JP | 25115 | | | 26-06-1996 |
| | | _ | | JP | 30955 | 510 | A | 19-04-1991 |
| DE | 19527026 | - | 06-02-1997 | WO | 97044 | 191 | Α | 06-02-1997 |
| | | | | EP | 08425 | | | 20-05-1998 |
| | | | | JP | 115096 | 587 | T | 24-08-1999 |
| JP | 63244781 | Α | 12-10-1988 | NON | E | | | |
| JP | 58097884 | Α | 10-06-1983 | NON | E | | | |
| US | 4967241 | А | 30-10-1990 | JP | 25979 | 975 | - В | 09-04-1997 |
| | | | | JP | 612203 | 383 | Α | 30-09-1986 |
| us | 5481386 | А | 02-01-1996 | JP | 30708 | - - 387 | В | 31-07-2000 |
| • | | | | JP | 62434 | | | 02-09-1994 |
| | | | | JP | 62514 | 410 | Α | 09-09-1994 |
| | | | | DE | 44046 | | | 18-08-1994 |
| | | | | US | 57152 | | | 03-02-1998 |
| | | | | US | 59954 | 474 | Α | 30-11-1999 |
| US | 5907151 | А | 25-05-1999 | DE | 19621 | 124 | A | 27-11-1997 |
| | | | | EP | 08093 | 304 | Α | 26-11-1997 |
| | | | | JP | 100562 | 209 | Α | 24-02-1998 |

THIS PAGE BLANK (USPTU)

International Application No PCT/DE 00/02295

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01L33/00 H01L31/0203 H01L31/0232 H01S5/022

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H01L H01S

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

WPI Data, EPO-Internal, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category Citation of document, with indication, where appropriate, of | of the relevant passages | Relevant to claim No. | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|
| X EP 0 413 489 A (AMERICAN TEL TELEGRAPH) 20 February 1991 column 5, line 36 -column 10 figures 1-9 | 1-3, 6-10,18, 21,24,25 | | | | | |
| DE 195 27 026 A (SIEMENS AG) 6 February 1997 (1997-02-06) cited in the application the whole document | -/ | 1-3, 6-10, 18-21, 24,26 | | | | |
| Further documents are listed in the continuation of box C. | χ Patent family members are listed | in annex. | | | | |
| Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed | or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the do "Y" document of particular relevance; the cannot be considered to involve an indocument is combined with one or moments, such combination being obviou in the art. | "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled | | | | |
| Date of the actual completion of the international search | Date of mailing of the international sea | Date of mailing of the international search report 11/12/2000 | | | | |
| 4 December 2000 | 11/12/2000 | | | | | |
| Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 | Authorized officer Visentin, A | | | | | |

1

THIS PAGE BLANK (USPTO)

IHIS PAGE BLANK (USTIO,



International Application No PCT/DE 00/02295

| C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Category ° Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. | | | | |
| A PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 051 (E-712), 6 February 1989 (1989-02-06) & JP 63 244781 A (FURUKAWA ELECTRIC CO LTD:THE), 12 October 1988 (1988-10-12) cited in the application abstract | 1,3, 7-10, 12-14, 19-21, 24-26 | | | | |
| PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 007, no. 200 (E-196), 3 September 1983 (1983-09-03) & JP 58 097884 A (NIPPON DENSHIN DENWA KOSHA), 10 June 1983 (1983-06-10) abstract | 1-3, 6-10,13, 21,24 | | | | |
| A US 4 967 241 A (KINOSHITA HIDEAKI ET AL) 30 October 1990 (1990-10-30) cited in the application the whole document | 1,4,5, 15-17, 19,21,22 | | | | |
| A US 5 481 386 A (AWANO HIROYUKI ET AL) 2 January 1996 (1996-01-02) | | | | | |
| A US 5 907 151 A (DIETRICH RALF ET AL) 25 May 1999 (1999-05-25) | | | | | |

1

THIS PAGE BLANK (USPTO)

--- DACE RI ANK (USPTO)

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 8. Februar 2001 (08.02.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/09962 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation7: 31/0203, 31/0232, H01S 5/022
- H01L 33/00,

PCT/DE00/02295

(22) Internationales Anmeldedatum:

(21) Internationales Aktenzeichen:

13. Juli 2000 (13.07.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 199 35 496.0

^{*}28. Juli 1999 (28.07.1999) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St. Martin-Strasse 53, D-81541 München (DE).

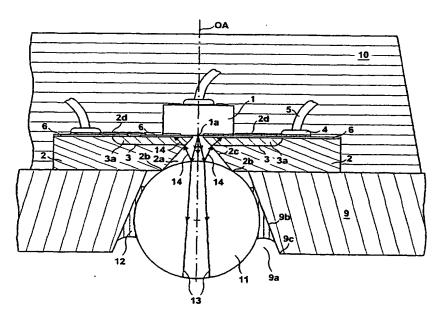
- (72) Erfinder; und
- US): (75) Erfinder/Anmelder (nur für ALTHAUS, Hans-Ludwig [DE/DE]; Georgstr. 12, D-93138 Lappersdorf (DE). GRAMANN, Wolfgang [DE/DE]; Josef-Bayer-Weg 1, D-93053 Regensburg (DE). KUHN, Gerhard [DE/DE]; Am Bahnhof 11A, D-93096 Köfering (DE).
- (74) Anwalt: PATENTANWÄLTE KRAUS & WEISERT; Thomas-Wimmer-Ring 15, D-80539 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT. BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht:

Mit internationalem Recherchenbericht.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: OPTOELECTRONIC COMPONENT AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF
- (54) Bezeichnung: OPTOELEKTRONISCHES BAUELEMENT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG



(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic component comprising a light-emitting or light-receiving element (1) and a system carrier (9) supporting said element (1). The element (1) emits or receives light on a translucent surface (1a). An auxiliary carrier (2) which is made from a heat conductive material and which is at least permeable with respect to light in certain places or at least translucent is provided. Said carrier is connected to the system carrier (9) and thermally coupled with the element (1). The invention also relates to a method for the production of said optoelectronic component.

WO 01/09962 A1



Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein optoelektronisches Bauelement mit einem lichtemittierenden oder empfangenden Element (1) und einem das Element (1) abstützenden Systemträger (9), wobei das Element (1) an einer Lichtdurchtrittsfläche (1a) Licht emittiert bzw. empfängt, wobei ein für das Licht wenigstens bereichsweise durchlässiger oder wenigstens durchscheinender Hilfsträger (2) aus einem wärmeleitenden Material vorgesehen ist, der einerseits mit dem Systemträger (9) verbunden ist und andererseits mit dem Element (1) thermisch gekoppelt ist. Die Erfindung bezieht sich ferner auf ein Verfahren zur Herstellung eines solchen optoelektronischen Bauelements.

10/048113

WO 01/09962

531 Rec'd PCT 25 JAN 2002

1

Beschreibung

Optoelektronisches Bauelement und Verfahren zur Herstellung

Die Erfindung betrifft ein optoelektronisches Bauelement mit einem lichtemittierenden oder empfangenden Element und einem das Element abstützenden Systemträger, für die Abstützung bzw. Montage des Bauelements, wobei ein für Licht wenigstens bereichsweise durchlässiger oder wenigstens durchscheinender Hilfsträger aus einem wärmeleitenden Material vorgesehen ist, der einerseits mit dem Systemträger verbunden ist und andererseits mit dem Element thermisch gekoppelt ist und in dem eine Aussparung vorgesehen ist, durch die das Licht tritt, sowie ein Verfahren zur Herstellung eines solchen optoelektronischen Bauelements.

Lichtemittierende oder empfangende optoelektronische Bauteile werden im Hinblick auf schnelle und zuverlässige Datenübertragungswege immer wichtiger. Hierbei ist eine optische Kopplung des aktiven, meist aus Halbleitermaterialien gefertigten Elements mit der Umgebung oder einer Lichtleitfaser erforderlich. Dies stellt erhöhte Anforderungen an die die Halbleiterelemente umschließenden Gehäuse, die eine ausreichende Stabilität für den Einsatz der Bauteile unter den gewöhnlichen Bedingungen gewährleisten müssen.

Bisherige Techniken zum Aufbau von oberflächenemittierenden bzw. -empfangenden optoelektronischen Bauelementen wie 30 beispielsweise Leuchtdioden (LEDs) als inkohärente Lichtquellen, oder insbesondere oberflächenemittierende Laserdioden, sogenannte (VCSEL = Vertical Cavity Surface Emitting Lasers), als kohärente Lichtquellen werden bisher in vergleichsweise großdimensionierten (im Bezug auf den gewünschten Miniaturisierungsgrad) Metallgehäusen (TO-Gehäuse) mit transparentem Fenster und meist in sehr aufwendiger und damit kostspieliger Fertigungstechnik

35

eingesetzt werden.

hergestellt. Weiterhin sind auch kostengünstigere Bauformen mit komplett gegossenen lichtdurchlässigenKunststoffgehäusen (beispielsweise das übliche LED-Gehäuse) oder vorgespritzten Kunststoffgehäusen mit transparentem Kunststoffeinguss

5 bekannt. Der Nachteil bei diesen Bauformen, insbesondere der milliardenfach Anwendung findend billig Bauform der LED-Kunststoff-Eingusstechnik, liegt insbesondere bei VCSEL-Dioden darin, dass diese bei Fertigung mit transparenten Kunststoffen nicht in ausreichender optischer Qualität

10 und/oder mechanischer Präzision für die Ankopplung einer Lichtleitfaser gefertigt werden können. So kommen bisher nur die teuren TO-Gehäuse mit eingesetzter optischer Fensterkappe zum Einsatz.

Eine weitere Schwierigkeit im Hinblick auf die geforderte 15 Miniaturisierung ergibt sich aus der Notwendigkeit beim Betrieb einiger optoelektronischer Bauelemente, einen die Funktion oder den Abgleich des Bauelements überwachenden Sensor oder Detektor mit in das Gehäuse des optoelektronischen Bauelements einzubauen. Dies geschieht 20 nach dem Stand der Technik, wie ihn die EP 0 786 836 A2 zeigt, durch aufwendigen Miteinbau z.B. von Monitordioden in das verwendete TO-Gehäuse. Dieser Aufbau ist sowohl von den Verwendung findenden Gehäusematerialien als auch von den Fertigungsschritten her sehr aufwendig und damit 25 kostenintensiv. Der kostengünstigere Aufbau durch Kunststoffeingusstechnik erlaubt aber aus Fertigungsgründen nur begrenzt die Einfügung von zusätzlichen Monitorfunktionen durch zusätzliche Elemente. Ein weiterer wesentlicher Nachteil der Kunststoffeingusstechnik liegt darin, dass bei 30 einer Anwendung mit Faseroptik die Stabilität der verwendeten Bauformen und Materialien des Kunststoff-Gehäusekörpers für eine präzise Ankopplung der Anschlussfaser nicht ausreicht.

So können die Kunststoff-Gehäusekörper maximal für sichere Ankopplungen bis zu einem Durchmesser der Glasfaser von 50

um, nicht aber etwa insbesondere für Singlemode-Fasern

3

Ein weiters Problem bei optisch emittierenden Bauelementen stellt die bei der Erzeugung des Lichts anfallende Verlustleistung dar. Die hierbei auftretende Wärme reduziert die optische Leitungsfähigkeit durch die Aufheizung der aktiven lichtemittierenden Zonen zum Teil erheblich.

Aus der DE 195 27 026 A1 ist ein optoelektronisches
Bauelement bekannt, das als lichtemitierendes oder

10 empfangendes Element ein Strahlung aussendendes und/oder
empfangendes Halbleiterbauelement aufweist. Das
Halbleiterbauelement ist auf einer Trägerplatte befestigt,
die auf einer Grundplatte mit einer Öffnung aufliegt. Die vom
Halbleiterbauelement ausgehende Strahlung kann durch die

15 Trägerplatte und die Öffnung in der Grundplatte hindurch
austreten. Zur Fokusierung der vom Halbleiterbauelement
ausgehenden Strahlung ist die Trägerplatte im Bereich der
Öffnung der Grundplatte linsenförmig ausgebildet.

- 20 Aus den Patents Abstracts of Japan, E-1290, 1992, Vol. 16/No. 542, JP 4-207079 A ist ein Schichtaufbau auf einem Substrat bekannt, in dem eine Fotodiode zur Detektion des zum Schichtaufbau ausgesandten Lichts ausgebildet ist.
- Aus der US 4,967,241 ist ferner ein Schichtaufbau auf einem Substrat bekannt, in dem eine trichterförmige Durchführung für das vom Schichtaufbau ausgesandte Licht ausgebildet ist. Zur Detektion des vom Schichtaufbau ausgesandten Lichts ist im Substrat eine Fotodiode ausgebildete.

30

Schließlich offenbart Patents Abstract of Japan, E-712, 1989, Vol. 13/No. 51, JP 63-244781 A ein rohrförmiges Gehäuse mit einer trichterförmigen Öffnung, hinter der ein lichtemitierendes Element befestigt ist. Das von dem lichtemitierenden Element ausgehende Licht wird durch eine in der trichterförmigen Öffnung angeordnete Kugellinse fokussiert.

4

Aufgabe der Erfindung ist es, ein optoelektronisches Bauelement zur Verfügung zu stellen, welches kostengünstig und mit den erforderlichen optischen Qualitäten herzustellen ist und die durch Verlustleistung im Element erzeugte Wärme vermindert und eine gute optische Abbildung bzw. Auskopplung des Lichts gewährleistet.

5

15

20

35

Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt vorrichtungsmäßig nach den 10 Merkmalen des Anspruchs 1 und verfahrensmäßig nach den Merkmalen des Anspruchs 21.

Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass ein für das Licht wenigstens bereichsweise durchlässiger oder wenigstens durchscheinender Hilfsträger aus einem wärmeleitenden Material vorgesehen ist, der einerseits mit dem Systemträger verbunden ist und andererseits mit dem Element thermisch gekoppelt ist. Das Merkmal "bereichsweise durchlässig oder wenigstens durchscheinend" bedeutet, dass entweder das Material des Hilfsträgers selbst lichtdurchlässig ist, oder eine lichtdurchlassende Öffnung oder wenigstens Aussparung vorgesehen ist.

Die Erfindung schlägt ferner vor, einen Hilfsträger für das

lichtemittierende oder empfangende Element vorzusehen, der
für eine optimale Wärmeableitung insbesondere zum

Systemträger hin - bei kleinsten Abmessungen - sorgt, und
gleichzeitig den Lichtaus- bzw. -eintritt nicht behindert
bzw. eine gezielte Lichtemission gewährleistet. Ein weiterer

sich hieraus ergebender Vorteil ist, dass die Montage des mit
dem Hilfsträger verbundenen Elements auf dem Systemträger
wesentlich vereinfacht wird, da die Abmessungen des
Systemträgers größer als die des Elements alleine sind und
der Hilfsträger weniger empfindlich in der Handhabung ist.

Dem Prinzip der Erfindung folgend ist in dem Hilfsträger eine Aussparung vorgesehen, durch die das Licht tritt. Hierdurch

5

können auch Lichtstrahlen den Hilfsträger durchdringen, für die das Material desselben zu wenig transparent oder gar nicht durchscheinend ist. Dabei ist vorgesehen, dass die Aussparung im Hilfsträger mit einer aus diesem gebildeten dünnen Abdeckschicht abgedeckt ist, durch die das Licht tritt. Hierdurch wird die Dicke des zu durchstrahlenden Licht absorbierenden Materials auf ein Minimum reduziert. Eine Ausbildung eines zu durchstrahlenden Sensors ist in der relativ dünnen Abdeckschicht möglich.

10

Nach einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist der Hilfsträger flächig mit dem Element mechanisch verbunden. Hierdurch ist eine gute Wärmeabfuhr von dem Element in den Hilfsträger und eine sichere Verbindung gewährleistet.

- 15 Hierbei ist vorteilhafterweise der Hilfsträger vermittels einer elektrischen Kontaktierung mit dem Element elektrisch verbunden, was eine Stromversorgung und Signalableitung erleichtert.
- 20 Gemäß einer weiteren vorteilhaften und daher bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist auf bzw. in dem Hilfsträger ein gegenüber Licht empfindlicher Sensor ausgebildet. Ebenso ist nach einer anderen vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, einen gegenüber Licht empfindlichen
- 25 Sensor auf bzw. in dem Element auszubilden. Der Vorteil hierbei ist, dass ein Sensor nicht mehr durch aufwendige Montageschritte in das mit dem Element gemeinsame Gehäuse eingebracht werden muss. Die direkte Integration in den Hilfsträger ermöglicht es bei Durchstrahlen desselben
- beispielsweise die Qualität oder Lichtmenge des emittierten oder empfangenen Lichtes unabhängig vom Element zu erfassen. Durch eine solche Ausgestaltung eines Sensors im Hilfsträger oder dem Element selbst können aufwendige und teure Herstellungsschritte eingespart werden, und im übrigen auch
- 35 die Ausbeute der Produktion erhöht werden.

PCT/DE00/02295 WO 01/09962

6

Nach einem weiteren Aspekt der Erfindung ist vorgesehen, den Systemträger mit einer Öffnung zu versehen, die einen Durchtritt des Lichtes durch diesen ermöglicht. Diesen Ausgestaltungen folgend ist die Aussparung in dem Hilfsträger 5 und/oder die Öffnung die Öffnung des Systemträgers vorteilhafterweise kegelstumpfförmig, pramidenstumpfförmig oder zylinderförmig mit glatten Seitenflächen ausgebildet. Hierdurch kann ein divergenter Strahl ungehindert austreten bzw. ein eintretender Strahl durch geeignete Maßnahmen in die Lichtdurchtrittsfläche konzentriert werden.

10

25

30

35

Nach einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist vorteilhafterweise vorgesehen, in der optischen Achse des Bauelements eine fokussierende und/oder den Strahlengang des 15 Lichts verändernde optische Einrichtung anzuordnen. Die Strahlqualität und -form und die Aus- bzw. Einkopplung des Lichts kann hierdurch in vorteilhafter Weise beeinflußt werden. Dem folgend ist vorteilhafterweise gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung die optische Einrichtung 20 innerhalb der Öffnung des Systemträgers und/oder der Aussparung des Hilfsträgers eingepasst.

Die optische Einrichtung ist gemäß einem weiteren vorteilhaften Aspekt der Erfindung eine Linse oder ein lichtdurchlässiges Plättchen ausgebildet, welches unter einem definierten Winkel - der nach einer anderen vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung so gewählt ist, dass ein möglichst geringer Anteil von der Oberfläche des Plättchens reflektiert wird, und/oder dass ein vorbestimmter Anteil in eine definierte Richtung gespiegelt wird - zwischen seiner Flächennormale und der optischen Achse des Bauelements angeordnet ist. Durch die Reflektion eines Anteils des ausgesandten Lichtes kann dieser in den Sensor zu dessen Auswertung eingekoppelt werden.

Ein Haft- oder Klebemittel ist bevorzugterweise vorgesehen, vermittels welchem die optische Einrichtung innerhalb der

7

Öffnung des Systemträgers befestigt ist. Hierdurch wird eine sichere Fixierung der optischen Einrichtung erreicht.

Bevorzugterweise sind für die selbstjustierende Ausrichtung 5 der optischen Einrichtung bezüglich der optischen Achse des Bauelements an den Seitenflächen und/oder Kanten der Aussparung des Hilfsträgers und/oder den Seitenflächen und/oder Kanten der Öffnung des Systemträgers vorbestimmte Stützpunkte bzw. Stützkanten vorgesehen. Hierdurch entfällt eine 10 aufwendige und fehlerbehaftete Positionierung der optischen Einrichtung bezüglich des Elements. Eine schnelle und kostengünstige Einpassung der optischen Einrichtung ist somit möglich. Dem folgend sind die Stützpunkte bzw. Stützkanten vorteilhafterweise an den dem Element abgewandten äußersten 15 Rändern der Aussparung und/oder an den dem Element abgewandten äußersten Rändern der Öffnung und/oder an einem mittleren Abschnitt der Öffnungs- oder Aussparungs-Wandung angeordnet.

20 Der Sensor ist nach einem weiteren bevorzugten Aspekt der Erfindung durch ein in bzw. auf dem Hilfsträger bzw. dessen Abdeckschicht oder dem Element strukturiertes aktives elektronisches Bauteil, insbesondere Halbleiter-Bauteil, ausgebildet, wobei bevorzugterweise der Hilfsträger aus einem 25 Siliziumsubstrat oder einer Silizium-Kohlenstoff-Verbindung besteht und nach einer weiteren Fortbildung der Sensor mit dem Element mittelbar über eine andere Schaltung oder unmittelbar elektrisch gekoppelt ist. Hierdurch wird eine besonders zuverlässige und kostengünstige Integration des 30 Sensors, der von Vorteil durch eine Diode oder einen Transistor ausgebildet ist, im Hilfsträger bzw. dem Element ermöglicht.

Das Element ist nach einer besonders bevorzugten

35 Ausgestaltung der Erfindung durch einen VCSEL-Chip (kohärent abstrahlende Dioden), einen IRED-Chip (IRED = InfraRed Emitting Diode), spontan emittierende Dioden oder einen

8

sonstigen an einer Oberfläche lichtemittierenden Chip gebildet. Die anfallende, durch Verlustleistung erzeugte Wärme wird durch den gut wärmeleitenden Hilfsträger schnell an den mit dem Hilfsträger verbundenen Systemträger abgegeben und somit ein zuverlässiger Betrieb, ohne Einschränkungen durch Aufheizung, ermöglicht. Die lichtemittierende Seitenfläche ist hierbei dem Hilfsträger zugewandt, und dieser wird von dem Licht durchstrahlt.

Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist der Systemträger mit dem daran befestigten Hilfsträger mit einer lichtundurchlässigen Press-, Verguss- oder Moldmasse wenigstens bereichsweise vergossen bzw. vermoldet. Hierdurch wird eine sichere Handhabung und ein zuverlässiges Betreiben des optoelektronischen Bauelements gewährleistet und eine Miniaturisierung auf beispielsweise SMD-Dimensionen des Gehäuses ermöglicht.

Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung eines

20 optoelektronischen Bauelements, bestehend aus einem an einer
Lichtdurchtrittsfläche lichtemittierenden oder empfangenden
Element und einem das Element abstützenden Systemträger,
sieht vor, einen für das Licht wenigstens bereichsweise
durchlässigen oder wenigstens durchscheinenden Hilfsträger

25 aus einem wärmeleitenden Material mit dem Element zu
verbinden, wobei eine thermische Kopplung zwischen dem
Hilfsträger und dem Element gefertigt wird. Hiernach ist ein
mechanisches Verbinden des das Element tragenden Hilfsträgers
mit dem Systemträger vorgesehen.

30

35

Eine Aussparung für den ungehinderten Lichtdurchtritt durch den Hilfsträger wird gemäß eines erfindungsgemäßen Verfahrensschrittes durch anisotropes Ätzen vor dem Verbinden desselben mit dem Element eingebracht. Dem folgend wird in einem weiteren Verfahrensschritt beim Ätzen der Aussparung eine die Aussparung abdeckende Abdeckschicht mit einer Dicke von $<=50~\mu m$ stehen gelassen. Hierdurch wird die Ausbildung

9

eines zu durchstrahlenden Sensors auch bei absorbierendem Material des Hilfsträgers ermöglicht.

Nach einem weiteren besonders bevorzugten Verfahrensschritt ist die Ausbildung eines gegenüber dem Element eigenständigen Sensors auf bzw. in dem Hilfsträger und/oder dem Element, vor dem Verbinden derselben, vermittels halbleitertechnologischer Strukturierungsschritte vorgesehen.

Nach einem weiteren vorteilhaften Verfahrensschritt wird eine Vielzahl von Hilfsträgern, die in einem weiteren Verfahrensschritt zu vereinzeln sind, gemeinsam in einem Verbund mit eigenständigen Sensoren und/oder den damit zu verbindenden Elementen verbunden.

Weiterhin bevorzugt ist die Befestigung einer optischen Einrichtung in der Öffnung des Systemträgers, wobei vorteilhafterweise die optische Einrichtung in die Öffnung vermittels eines Haft- oder Klebemittels eingeklebt wird.

15

20

25

Der Systemträger wird mit dem daran befestigten Hilfsträger und dem daran befindlichen Element von Vorteil mit einer lichtundurchlässigen Press-, Verguss- oder Moldmasse wenigstens bereichsweise vergossen bzw. vermoldet.

Weitere Vorteile, Besonderheiten und zweckmäßige Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Zeichnung weiter erläutert. Im Einzelnen zeigen die schematischen Darstellungen in:

Figur 1 eine schematische Schnitt-Darstellung eines

optoelektronischen Bauelements mit einer Linse zur
Erklärung der Erfindung; und in

10

- Figur 2 eine schematische Schnitt-Darstellung eines weiteren optoelektronischen Bauelements mit einem Schräg angeordnetem Aus- bzw. Eintrittsfenster zur Erklärung der Erfindung;
- 5 Figur 3 eine schematische Schnitt-Darstellung eines weiteren bevorzugten Ausführungsbeispieles eines erfindungsgemäßen optoelektronischen Bauelements mit einer kohärent abstrahlenden Laserdiode und einer Linse; und

Figur 4 eine schematische Darstellung der Anordnung der Laserdiode und des Hilfsträgers aus Figur 3 in Aufsicht.

10

25

30

15 In Figur 1 ist ein Schnitt durch ein optoelektronisches Bauelement dargestellt. Ein emittierendes Element 1, das thermisch und mechanisch mit einem Hilfsträger 2 gekoppelt bzw. verbunden ist, wird durch einen Systemträger 9 abgestützt, wobei der Hilfsträger 2 mit dem Systemträger 9 verbunden ist.

Das Element 1 ist durch einen an der Lichtdurchtrittsfläche 1a Licht 13 emittierenden Chip z.B. eine spontan emittierende Diode oder einen VCSEL-Chip ausgebildet. Die Stromversorgung erfolgt durch Bonddrähte 5, die mit Lot (Bondpad) 4 mit leitenden Schichten (Metallisierungen) 2d verbunden sind, die wiederum den Strom zum Element 1 führen. Die leitenden Schichten 2d sind hierbei durch isolierende Schichten 6 teilweise von dem Element 1 und dem Hilfsträger 9 isoliert. Das Element 1 emittiert an der Lichtdurchtrittsfläche 1a in Richtung des Hilfsträgers 2, um möglichst an der aktiven Zone

Der Hilfsträger 2 kann hierzu bei Lichtwellenlängen des ausbzw. eingekoppelten Lichts 13 von mehr als 1200 nm aus Silizium gefertigt sein, da dieses für solche Lichtwellen

des Elements 1 die dort entstehende Wärme durch die

Wärmekopplung mit dem Hilfsträger 2 abzuführen.

11

transparent ist und hervorragende Wärmeleiteigenschaften besitzt. In diesem Fall wird von der Lichtdurchtrittsfläche 1a durch das Material des Hilfsträgers 2 das Licht 13 emittiert. Bei einer in Figur 1 dargestellten Anwendung für Lichtwellen mit einer Wellenlänge kleiner 1200 nm ist Silizium nicht mehr transparent genug, und daher nicht mehr geeignet. Bei einer Anwendung, bei der keine Verlustleistung mit der damit zusammenhängenden Abwärme entsteht, ist an sich Glas als Material für den Hilfsträger 2 denkbar. Sobald aber Wärme abgeführt werden muss, ist das schlecht wärmeleitende 10 Glas nicht mehr verwendbar. So werden für Anwendungen, bei denen Verlustleitungen auftreten, wie beispielsweise Laserdioden (VCSEL-Dioden), gut wärmeleitende Materialien für den Hilfsträger 2 zum Einsatz kommen, um einen Wärmestau mit 15 der damit einhergehenden Einschränkung der Funktionalität bzw. der optischen Leistungsfähigkeit des Bauelements zu verhindern.

Um dennoch die guten Wärmeleiteigenschaften des Silizums bei 20 ungehindertem Durchtreten des emittierten Lichtes 13 zu nutzen, ist in dem aus Silizum gefertigten Hilfsträger 2 eine Aussparung 2a vorgesehen, die so angeordnet ist, dass der lichtemittierende Bereich der Lichtdurchtrittsfläche 1a über der kleinen Aussparung 2a im Hilfsträger 2 angeordnet ist. 25 Die Aussparung 2a kann hierbei durch Ätzen hergestellt werden. Um hierbei gute Ergebnisse hinsichtlich der Geometrie der Aussparung 2a (eine Kegelstumpfform oder eine Pyramidenstumpfform ist am besten geeignet) und der Beschaffenheit der Seitenflächen 2c der Aussparung 2a zu 30 erzielen, wird die anisotrope mikromechanische Ätztechnik verwendet. Vermittels dieser Technik ist die Realisierung einer möglichst kleinen (um noch genügend Material zum Wärmeabtransport stehen zu lassen) kegel- oder pyramidenstumpfförmigen Aussparung 2a im Bereich einiger 10 35 μm mit vollstöndig glatter bzw. ebener Montagefläche (an der das Element 1 bzw. der Systemträger 9 befestigt wird) möglich.

12

Die erfindungsgemäße Abdeckung der Aussparung 2a, die durch den Hilfsträger 2 selbst gebildet wird, ist in Figur 1 nicht dargestellt.

5 .

10

15

20

25

Damit das emittierte Licht 13 weiter ungehindert vom Bauelement abgestrahlt werden kann, ist in dem mit dem Hilfsträger 2 verbundenen Systemträger 9 eine Öffnung 9a vorgesehen, die ebenfalls kegel- oder pyramidenstumpfförmig aber auch zylindrisch sein kann und mit ebenen Seitenflächen 9b ausgebildet ist. Hierbei ist die Öffnung 9a des Systemträgers 9 so ausgestaltet, dass sie eine optisches Einrichtung zur Veränderung der Strahlform oder des Strahlweges beispielsweise in Form einer fokussierenden Linse 11 aufnehmen kann. Somit kann schon eine optimale Auskopplung des Lichts 13 ermöglicht werden. Um die Linse 11 sicher zu fixieren und das emittierende Element 1 von der Umwelt abzuschließen ist ein Klebemittel 12 vorgesehen, das die Linse 11 in der Öffnung hält. Da eine präzise Anordnung der optischen Einrichtung bezüglich der optischen Achse OA des optoelektronischen Bauelements wichtig für die Funktion desselben ist, sind Stützpunkte bzw. Stützkanten an den dem Element 1 abgewandten äußersten Rändern 2b der Aussparung 2a für die selbstjustierende Ausrichtung der Linse 11 vorgesehen, an denen sich die Linse 11 beim Einbau derselben selbst ausrichtet.

Somit kann die Linse 11 präzise den emittierten Lichtstrahl 13 beispielsweise in eine nicht dargestellte Lichtleitfaser abbilden und einkoppeln. An Stelle der äußersten Ränder 2b der Aussparung 2a sind auch die dem Element 1 abgewandten äußersten Ränder 9c der Öffnung 9a als Stützkanten bzw. ein definierter Punkt im mittleren Abschnitt der Öffnungs- oder Aussparungs-Wandung 9b oder 2c geeignet.

35

Um die Funktion des emittierenden Elements 1 überwachen zu können ist in dem Hilfsträger 2 ein Sensor 3 ausgebildet.

13

Dieser ist gegenüber dem emittierten Licht empfindlich ausgestaltet und als eine Diode oder ein Transistor mit einem dotierten Bereich 3a ausgebildet. Der Sensor 3 wird ebenfalls durch leitende Schichten 2d bzw. Bonddrähte 5 angeschlossen bzw. werden über solche sein Signal abgenommen. Es ist auch möglich eine elektronische Schaltung zur Auswertung oder Bearbeitung des Signals des Sensors 3 im Hilfsträger auszubilden.

Um eine zur Auswertung genügende Menge Auswertelicht 14 des emittierten Lichts 13 in den als Photodiode wirkenden an der Seitenfläche 2c der Aussparung 2a zugänglichen pn-Übergang des Sensors 3 zu reflektieren, ist die Linse entsprechend vergütet. Es ist auch möglich den Sensor in der die Aussparung 2a abdeckenden, dünneen (≤ 50 μm) Abdeckschicht vorzusehen (diese läßt man beim Ätzen der Aussparung stehen). Die Abdeckschicht wird direkt vom Licht durchstrahlt. Da die

Schicht hinreichend dünn ist wird nur eine geringe Menge (≤

20 (Monitorfunktion) genutzt.

Der eine Einheit bildende Aufbau von Element 1, Hilfsträger 2 und Systemträger 9 ist zum Schutz mit einer lichtundurchlässigen Moldmasse 10 umhüllt, die so geformt 25 ist, dass ein Lichtaustritt durch den Systemträger möglich bleibt. Dadurch wird das Element 1 und der Sensor 3 vor ungewünschtem Fremdlicht oder Reflexen geschützt und leicht zu handhaben.

- Der erfindungsgemäße Aufbau ermöglicht ein elektrooptisch aktives, oberflächenemittierendes Bauelement in Leadframe-Moldtechnik, das neben der reinen Emission eine Monitorfunktion enthält. Insbesondere sind somit optoelektronische SMD-Bauelemente beispielsweise zur
- 35 Realisierung faseroptischer Komponenten möglich.

10 %) an Licht absorbiert und zur Auswertung

14

Figur 2 zeigt einen Schnitt durch eine Variante des optoelektronischen Bauelements, bei dem an Stelle einer Linse ein für das emittierte Licht 13 lichtdurchlässiges Plättchen 21 in der Öffnung 9a des Systemträgers 9 mit einem Klebemittel 12 befestigt ist (in den Figuren bezeichnen gleiche Bezugsziffern gleiche oder analoge Bestandteile der erfindungsgemäßen Vorrichtung). Die Befestigung des Plättchens kann hierbei wie dargestellt in der Öffnung 9a oder auch an der Außenseite 9d des Systemträgers 9 oder an der dem Element 1 abgewandten Seitenfläche 2f des Hilfsträgers 2 erfolgen.

10

Das Plättchen 21 kann (wie im Beispiel dargestellt) unter einem definierten Winkel 22 zwischen seiner Flächennormale FN und der optischen Achse OA des Bauelements angeordnet sein. 15 Hierdurch können optimale Transmissionseigenschafen des Plättchens 21 bzw. Richtungen und Anteile 14 des rückgespiegelten emittierten Lichtes 13 zur Auswertung durch den Sensor 3 eingestellt werden. Der definierte Winkel 22 20 kann hierbei so gewählt sein, dass ein möglichst hoher Anteil von der Oberfläche 23 des Plättchens 21, die entsprechend verspiegelt oder vergütet sein kann, auf den Sensorbereich (Monitor) reflektiert wird oder ein möglichst hoher Anteil durch das Plättchen tritt. Es ist wiederum möglich den Sensor in der die Aussparung 2a abdeckenden, dünnen (≤ 50 μm) 25 Abdeckschicht vorzusehen. Die Abdeckschicht wird auch hier direkt vom Licht durchstrahlt. Da die Schicht hinreichend dünn gewählt ist wird auch im Fall von absorbierendem Material nur eine geringe Menge (<= 10 %) an Licht absorbiert 30 und zur Auswertung (Monitorfunktion) genutzt.

Ein Schnitt durch eine weitere Variante eines optoelektronischen Bauelements mit einem VCSEL-Chip als lichtemittierendem Element 1 ist in Figur 3 dargestellt. Hier wird beim Hilfsträger 2 anstelle von Silizium SiC, das optisch transparent und gut wärmeleitend ist, als Material verwendet. Hierbei ist allerdings eine Ausbildung eines

15

Sensors im Hilfsträger vermittels halbleitertechnologischer Strukturierungsschritte nur mit hohem Aufwand möglich.

Der Sensor 3 für die gewünschte Monitorfunktion ist im

Beispiel im Element 1 selbst durch einen geeignet dotierten
Bereich 33 ausgebildet. Die Stromversorgung und
Signalableitung erfolgt wieder durch an Bondpads 4
kontaktierte Bonddrähte 5, wobei die weitere Zuleitung zum
VCSEL-Chip und zum Sensor 3 wieder über leitende Schichten 2d

und eine Kontaktierungsfläche 37 erfolgt, wobei die leitenden
Schichten mit der Stromzuführung 34 und den
Kontaktierungsflächen 35 über ein Kontaktmittel 36
(beispielsweise Lot) elektrisch verbunden sind.

15 In der hier im Beispiel gebohrt ausgeführten Öffnung 9a des Systemträgers 9 ist eine Linse 11 passgenau in dieser durch die Seitenflächen 9b gehalten. Zur Verbesserung der Aus- bzw. Einkopplung des Laserlichtes in den Hilfsträger 2 kann ein ungewünschte Effekte (Spiegelung oder andere

20 strahlbeeinflussende Effekte) verminderndes Material 31 verwendet werden.

25

Figur 4 zeigt eine Aufsicht des als VCSEL-Chip ausgebildeten Elements 1 und des Hilfsträgers 2 aus Figur 3 in der dort mit VI bezeichneten Richtung. Die Bezeichnungen entsprechen denen aus Figur 3.

Allgemein werden hier optoelektronische Bauelemente mit einem lichtemittierenden oder empfangenden Element 1 und einem das Elemente 1 abstützenden Systemträger 9 für die Abstützung beziehungsweise Montage des Bauelements beschrieben, wobei ein für das Licht wenigstens bereichsweise durchlässiger oder wenigstens durchscheinender Hilfsträger 2 aus einem wärmeleitenden Material vorgesehen ist, der einerseits mit dem Systemträger 9 verbunden ist und andererseits mit dem Element 1 thermisch gekoppelt ist.

16

Patentansprüche

15

30

Optoelektronisches Bauelement mit einem lichtemittierenden oder empfangenden Element (1) und einem das Element (1)
 abstützenden Systemträger (9), für die Abstützung bzw.
 Montage des Bauelements, wobei ein für Licht wenigstens bereichsweise durchlässiger oder wenigstens durchscheinender Hilfsträger (2) aus einem wärmeleitenden Material vorgesehen ist, der einerseits mit dem Systemträger (9) verbunden ist und andererseits mit dem Element (1) thermisch gekoppelt ist und in dem eine Aussparung (2a) vorgesehen ist, durch die das Licht tritt,

dadurch gekennzeichnet, dass die Aussparung (2a) im Hilfsträger (2) mit einer aus diesem gebildeten dünnen Abdeckschicht abgedeckt ist, durch die das Licht tritt.

- 2. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
- 20 dass der Hilfsträger (2) eine elektrische Kontaktierung aufweist, vermittels welcher dieser mit dem Element (1) elektrisch verbunden ist.
- 3. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 1 oder 2,
 25 dadurch gekennzeichnet,
 dass der Hilfsträger (2) zwischen dem Systemträger (9) und
 dem Element (1) angeordnet ist und der Hilfsträger (2) und
 das Element (1) im wesentlichen flächig miteinander
 mechanisch verbunden sind.

4. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass der Hilfsträger (2) einen auf bzw. in demselben Substrat
ausgebildeten, gegenüber Licht empfindlichen Sensor (3)
aufweist.

17

5. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet,
dass ein gegenüber Licht empfindlicher Sensor vorgesehen ist,
der auf bzw. in dem Element (1) ausgebildet ist.

6. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 5.

dadurch gekennzeichnet,

- 10 dass der aus lichtundurchlässigem Material bestehende Systemträger (9) mit einer Öffnung (9a) versehen ist, durch die Licht tritt.
- 7. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1 15 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, dass die Aussparung (2a) in dem Hilfsträger (2) und/oder die Öffnung (9a) des Systemträgers (9) kegelstumpfförmig, pyramidenstumpfförmig oder zylinderförmig mit glatten

- 20 Seitenflächen (2c) ihrer Wandung ausgebildet ist.
 - 8. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet,

- 25 dass in der optischen Achse (OA) des Bauelements eine fokussierende und/oder den Strahlengang des Lichts verändernde optische Einrichtung (11 oder 21) vorgesehen ist.
 - 9. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 8,
- 30 dadurch gekennzeichnet,
 dass die optische Einrichtung (11 oder 21) innerhalb der
 Öffnung (9a) des Systemträgers (9) und/oder der Aussparung
 (2a) des Hilfsträgers (2) eingepasst ist.

18

- 10. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 8 oder 9, dad urch gekennzeich net, dass die optische Einrichtung als eine Linse (11) oder ein lichtdurchlässiges Plättchen (21) ausgebildet ist, wobei das Plättchen (21) unter einem definierten Winkel (22) zwischen seiner Flächennormale (FN) und der optischen Achse (OA) des Bauelements angeordnet ist.
 - 11. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 10,
- dass der Winkel (22) der Plättchenanordnung so gewählt ist, dass ein möglichst geringer Anteil von der Oberfläche (23) des Plättchens (21) reflektiert wird, und/oder dass ein vorbestimmter Anteil (14) in eine definierte Richtung gespiegelt wird.
 - 12. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 8 bis 11.

dadurch gekennzeichnet,

- 20 dass ein Haft- oder Klebemittel (12) vorgesehen ist, vermittels welchem die optische Einrichtung (11 oder 21) innerhalb der Öffnung (9a) des Systemträgers (9) und/oder der Aussparung (2a) des Hilfsträgers (2) befestigt ist.
- 25 13. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 8 bis 12,

dadurch gekennzeichnet, dass bezüglich der optischen Achse (OA) des Bauelements an den Seitenflächen (2c) und/oder Kanten der Aussparung (2a)

des Hilfsträgers (2) und/oder den Seitenflächen (9b) und/oder Kanten der Öffnung (9a) des Systemträgers (9) vorbestimmte Stützpunkte bzw. Stützkanten (2b) für die selbstjustierende Ausrichtung der optischen Einrichtung (11 oder 21) vorgesehen sind.

14. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet,

35

19

dass die Stützpunkte bzw. Stützkanten an den dem Element (1) abgewandten äußersten Rändern (2b) der Aussparung (2a) und/oder an den dem Element (1) abgewandten äußersten Rändern (9c) der Öffnung (9a) und/oder an einem mittleren Abschnitt der Öffnungs- oder Aussparungs-Wandung (-Seitenflächen) (9b oder 2c) angeordnet sind.

- 15. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 4 bis 14,
- 10 dadurch gekennzeichnet,
 dass der Sensor (3) durch ein in bzw. auf dem Hilfsträger (2)
 bzw. der aus diesem gebildeten Abdeckschicht oder dem Element
 (1) strukturiertes aktives elektronisches Bauteil,
 insbesondere Halbleiter-Bauteil, ausgebildet ist.

15

5

- 16. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 4 bis 15,
- dadurch gekennzeichnet,
- dass der Sensor (3) mit dem Element (1) mittelbar über eine
- 20 andere Schaltung oder unmittelbar elektrisch gekoppelt ist.
 - 17. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 15 oder 16, da durch gekennzeichnet, dass das Halbleiter-Bauteil durch eine Diode oder einen
- 25 Transistor ausgebildet ist.
 - 18. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 17,
 - dadurch gekennzeichnet,
- dass der Hilfsträger (2) ein Substrat aus Silizium oder aus einer SiC-Verbindung aufweist oder durch ein solches gebildet ist.
- 19. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1
 35 bis 18,
 - dadurch gekennzeichnet,

20

dass das Element (1) durch einen VCSEL-Chip (VCSEL = Vertical Cavity Surface Emitting Laser) mit einer kohärent abstrahlenden Diode, einen IRED-Chip (IRED = InfraRed Emitting Diode), einen Chip mit einer spontan emittierenden Diode oder einen dergleichen an einer Oberfläche lichtemittierenden Chip gebildet ist.

- 20. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 19,
- 10 dadurch gekennzeichnet,
 dass der Systemträger (9) mit dem daran befestigten
 Hilfsträger (2) mit einer lichtundurchlässigen Press-,
 Verguss- oder Moldmasse (10) wenigstens bereichsweise
 vergossen bzw. vermoldet ist.

15

5

- 21. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bauelements, bestehend aus einem lichtemittierenden oder empfangenden Element (1) und einem Systemträger (9), für die Abstützung bzw. Montage des Bauelements, mit den
- 20 Verfahrensschritten
 - Vorsehen eines für das Licht wenigstens bereichsweise durchlässigen oder wenigstens durchscheinenden Hilfsträgers (2) aus einem wärmeleitenden Material, indem eine Aussparung
 - (2a) für den ungehinderten Lichtdurchtritt in dem Hilfsträger
- 25 (2) durch anisotropes Ätzen gefertigt wird,
 - Verbinden des Hilfsträgers (2) mit dem Element (1), dabei Herstellen einer thermischen Kopplung zwischen dem Hilfsträger (2) und dem Element (1), und
 - mechanisches Verbinden des das Element (1) tragenden Hilfs-
- 30 trägers (2) mit dem Systemträger (9)
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 dass beim Ätzen der Aussparung (2a) eine die Aussparung
 abdeckende Abdeckschicht mit einer Dicke von ≤ 50 μm stehen
 gelassen wird.

35

22. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bauelements nach Anspruch 23,

21

dadurch gekennzeichnet,
dass auf bzw. in dem Hilfsträger (2) und/oder dem Element (1)
vor dem Verbinden derselben vermittels
halbleitertechnologischer Strukturierungsschritte ein
gegenüber dem Element (1) eigenständiger Sensor (3)
ausgebildet wird.

- 23. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bauelements nach Anspruch 21 oder 22,
- 10 dadurch gekennzeichnet,
 dass eine Vielzahl von Hilfsträgern (2), die in einem
 weiteren Verfahrensschritt zu vereinzeln sind, gemeinsam in
 einem Verbund mit eigenständigen Sensoren (3) und/oder den
 damit zu verbindenden Elementen (1) verbunden werden.

15

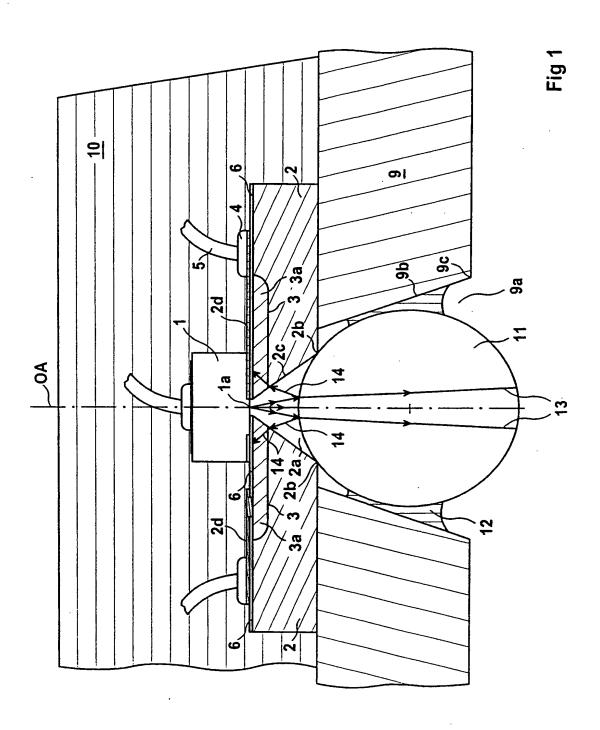
20

- 24. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bauelements nach einem der Ansprüche 21 bis 23, dad urch gekennzeich ich net, dass eine optische Einrichtung (11 oder 21) in einer Öffnung (9a) des Systemträgers (9) befestigt wird.
- 25. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bauelements nach Anspruch 24,

dadurch gekennzeichnet,

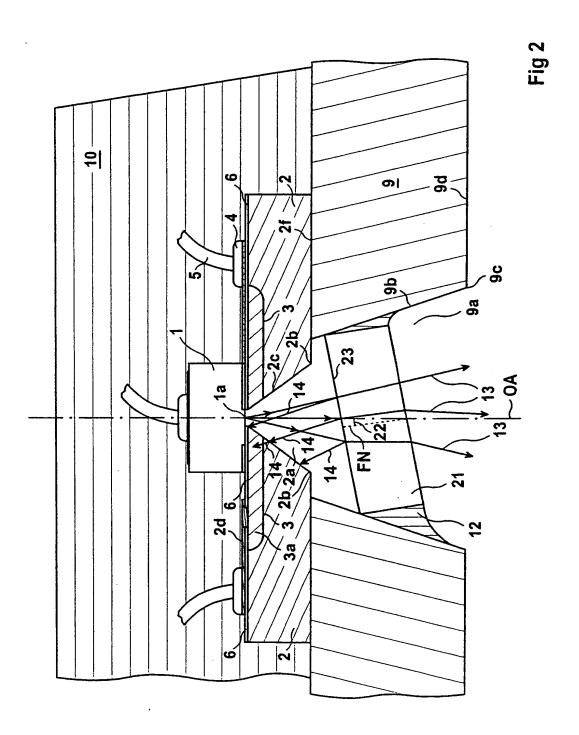
- 25 dass die optische Einrichtung (11 oder 21) in die Öffnung (9a) vermittels eines Haft- oder Klebemittels (12) eingeklebt wird.
- 26. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen
 30 Bauelements nach einem der Ansprüche 21 bis 25,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 dass der Systemträger (9) mit dem daran befestigten
 Hilfsträger (2) und dem daran befindlichen Element (1) mit
 einer lichtundurchlässigen Press-, Verguss- oder Moldmasse
 35 (10) wenigstens bereichsweise vergossen bzw. vermoldet wird.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

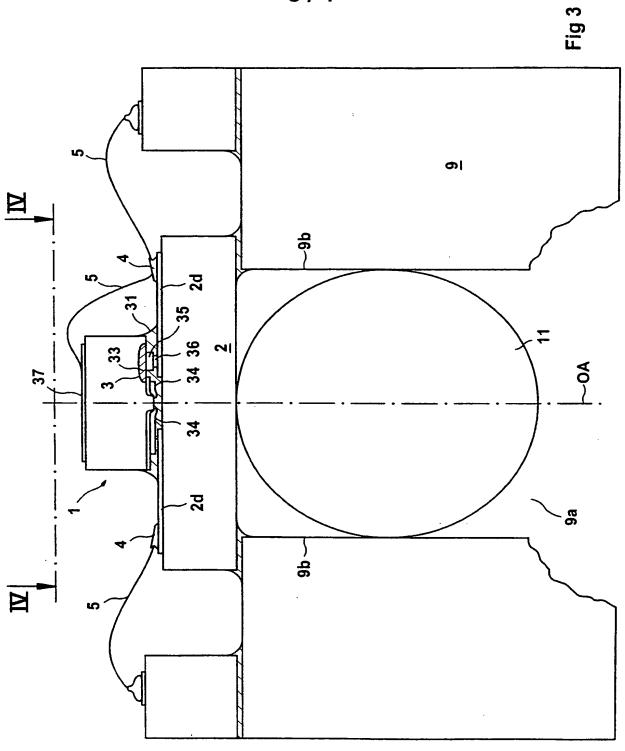


THIS PAGE BLANK (USPTO)

2/4



3/4



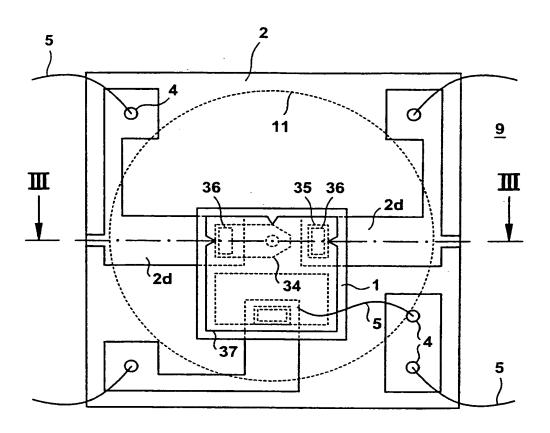


Fig 4

ÜBER DIE INTERNATIONA ZUSAMMENARBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS**

PCT

REC'D 1 2 NOV 2001 INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT PCT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

| Aktenzeiche 1999PO2 | en des Anmelders oder Anwalts | weiteres vorgeten siehe Mitteilung über die Übersendung des internation vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/41 | | | | | |
|---|--|---|---|------------------|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | les Aktenzeichen | Internationales Anmeldedatum(Ta | | | | | |
| PCT/DE0 | 0/02295 | 13/07/2000 | 28/07/1999 | | | | |
| Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H01L33/00 | | | | | | | |
| Anmelder | | | | | | | |
| • | `. | | | | | | |
| INFINEO | N TECHNOLOGIES AG et | al. | | | | | |
| Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt. | | | | | | | |
| 2. Diese | r BERICHT umfaßt insgesamt | t 7 Blätter einschließlich dieses | Deckblatts. | | | | |
| Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). | | | | | | | |
| Diese | Anlagen umfassen insgesam | t 6 Blätter. | | | | | |
| | | | | | | | |
| Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten: | | | | | | | |
| 1 | ☐ Grundlage des Berichts | | | | | | |
| | ☐ Priorität | • | | | | | |
| | _ | Gutachtens über Neuheit erfind | erische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit | | | | |
| IV | ☐ Mangelnde Einheitlichk | | oncone vangner and generalise vitwendbanker | | | | |
| V | | | | | | | |
| VI | ☐ Bestimmte angeführte l | = | | | | | |
| VII | | | | | | | |
| VIII | ☐ Bestimmte Bemerkunge | en zur internationalen Anmeldun | ng . | | | | |
| | | | | | | | |
| Datum der E | Einreichung des Antrags | Datum d | Datum der Fertigstellung dieses Berichts | | | | |
| 15/12/200 | 00 | 08.11.20 | 08.11.2001 | | | | |
| | Postanschrift der mit der internatio uftragten Behörde: | nalen vorläufigen Bevollma | ächtigter Bediensteter | is in the second | | | |
|) | Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 | Krause | e, J | ETANA MALONIA | | | |
| | Fax: +49 89 2399 - 4465 | Tel. Nr | +49 89 2399 2829 | ン | | | |



Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/02295

| l. | Grun | dlage | des | Berichts |
|----|------|-------|-----|-----------------|
| | | | | |

| | | _ | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|--|
| 1. | Hinsichtlich der Bestandteil e der internationalen Anmeldung (<i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): Beschreibung, Seiten:</i> | | | | | | | |
| | 1-1 | 5 | ursprüngliche Fassung | | | | | |
| | Patentansprüche, Nr.: | | | | | | | |
| | 1-2 | 1 | eingegangen am | 16/10/2001 | mit Schreiben vom | 16/10/2001 | | |
| | Zei | chnungen, Blätter | : | | | | | |
| | 1/4 | -4/4 | ursprüngliche Fassung | | | | | |
| | | | · | | | | | |
| 2. | Hinsichtlich der Sprache : Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. | | | | | n der Sprache, in der r eingereicht, sofern | | |
| | Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um | | | | | | | |
| | | die Sprache der Ü Regel 23.1(b)). | bersetzung, die für die 2 | Zwecke der internatio | onalen Recherche eing | gereicht worden ist (nach | | |
| ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). | | | | | | | | |
| | | die Sprache der Ü ist (nach Regel 55 | bersetzung, die für die 2 .2 und/oder 55.3). | Zwecke der internatio | nalen vorläufigen Prü | fung eingereicht worden | | |
| 3. | Hin: inte | sichtlich der in der i rnationale vorläufig | nternationalen Anmeldu e Prüfung auf der Grund | ng offenbarten Nucl e dlage des Sequenzpr | eotid- und/oder Amin otokolls durchgeführt | osäuresequenz ist die worden, das: | | |
| | | in der internationa | len Anmeldung in schrift | licher Form enthalter | n ist. | | | |
| | | zusammen mit dei | r internationalen Anmelo | lung in computerlesb | arer Form eingereicht | worden ist. | | |
| | | | achträglich in schriftliche | | = | | | |
| | | bei der Behörde na | achträglich in computerl | esbarer Form einger | eicht worden ist. | | | |
| | ⊡ | | B das nachträglich einge alt der internationalen Ar | | | | | |
| | | Die Erklärung, daß | 3 die in computerlesbare entsprechen, wurde vor | r Form erfassten Info | , | • • | | |
| 4. | Auf | grund der Änderung | gen sind folgende Unterl | agen fortgefallen: | | | | |



Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/02295

| | | Beschreibung, | Seiten: | | | | | | |
|----|--|------------------------------------|----------|--------------|------------------------|--------|---------|--|--|
| | | Ansprüche, | Nr.: | | | | | | |
| | | Zeichnungen, | Blatt: | | | | | | |
| 5. | Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). | | | | | | | | |
| | (Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Berich beizufügen). | | | | | | Bericht | | |
| 6. | 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen: | | | | | | | | |
| V. | Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung | | | | | | | | |
| 1. | Fest | stellung | | | | | | | |
| | Neu | heit (N) | - | Ja: Nein: | Ansprüche Ansprüche | 1 - 21 | | | |
| | Erfin | derische Tätigkeit (E ⁻ | • | Ja: Nein: | Ansprüche Ansprüche | 1 - 21 | | | |
| | Gew | erbliche Anwendbark | eit (GA) | Ja: | Ansprüche | 1 - 21 | | | |

- 2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt
- VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

Nein: Ansprüche



Zu Punkt V:

I. Anspruch 1:

- 1. Das Dokument EP-A-0 413 489 (= D1), das den nächstkommenden Stand der Technik repräsentiert, beschreibt ein optoelektronisches Bauelement (s. Spalte 5, Zeile 36, bis Spalte 7, Zeile 11, und Figuren 2, 4 und 5) mit einem lichtemittierenden oder -empfangenden Element (23) und einem das Element abstützenden Systemträger (20), für die Abstützung bzw. Montage des Bauelements (23), wobei ein für Licht wenigstens bereichsweise durchlässiger oder wenigstens durchscheinender Hilfsträger (10) aus einem wärmeleitenden Material vorgesehen ist, der einerseits mit dem Systemträger (20) und andererseits mit dem Element (23) thermisch gekoppelt ist und in dem eine Aussparung (12) vorgesehen ist, durch die das Licht tritt, wobei die Aussparung (12) im Hilfsträger (10) mit einer aus diesem gebildeten dünnen Abdeckschicht abgedeckt ist, durch die das Licht tritt, und wobei in der optischen Achse des Bauelements eine fokussierende (50) und/oder eine den Strahlengang des Lichtes verändernde optische Einrichtung (40) vorgesehen ist.
- 2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich davon dadurch, dass ein gegenüber Licht empfindlicher Sensor vorgesehen ist, der auf bzw. in dem Element (23) oder auf bzw. in dem Substrat des Hilfsträgers (10) ausgebildet ist und der in einem Bereich angeordnet ist, in den die fokussierende und/oder den Strahlengang des Lichtsverändernde optische Einrichtung einen Teil eines vom Element emittierten Lichtstrahls reflektiert.
- 3. Das Dokument US-A-4 967 241 (= D2) beschreibt eine Licht emittierende Vorrichtung, die einen lichtempfindlichen Sensor im Strahlengang des ausgesendeten Lichts aufweist (s. Spalte 2, Zeile 52, bis Spalte 5, Zeile 26, und Figuren 1, 2 und 3A bis 3K). Der Fachmann, der das zum gleichen technischen Gebiet gehörende Dokument D2 heranziehen würde, entnimmt nicht nur die Notwendigkeit, einen Licht detektierenden Sensor vorzusehen, sondern er würde ihn auch auf oder in dem Licht aussendenden Element anordnen, da in D2 die Licht detektierende Einrichtung zusammen mit dem Licht aussendenden Element gefertigt wird.

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

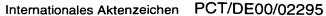
- 4. Wenn das Licht aussendende Bauelement nach Dokument D2, das ebenfalls einen Sensor aufweist, in der Anordnung nach Dokument D1 verwendet würde, könnte das von der optischen Einrichtung reflektierte Licht den Sensor nicht erreichen, da sich die konische Öffnung im Hilfsträger in Richtung auf das Element verengt. Da das Material des Hilfsträgers in D1 Silizium ist, das Licht nicht durchlässt, befände sich der Sensor nicht in einem Bereich, in den Licht von der optischen Einrichtung reflektiert wird. Statt dessen müsste der Fachmann die Anordnung dahin gehend modifizieren, dass der Sensor sich im Hilfsträger befindet. Diese Veränderung würde allerdings eine erfinderische Tätigkeit erfordern, so dass der Anspruch 1 die Erfordernisse des Artikels 33(2) und (3) PCT zu erfüllen scheint.
- 5. Die Ansprüche 2 bis 17 hängen vom Anspruch 1 ab und enthalten demnach alle Merkmale des Anspruchs 1. Da der Anspruch 1 die Erfordernisse des Artikels 33(2) und (3) PCT zu erfüllen scheint, scheint dies auch für die Ansprüche 2 bis 17 der Fall zu sein.

II. Anspruch 18:

- Das Dokument D1 beschreibt auch ein Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bauelements, bestehend aus einem Licht emittierenden oder empfangenden Element (23) und einem Systemträger (20) für die Abstützung bzw. Montage des Bauelements (23), mit den folgenden Verfahrensschritten:
 - Vorsehen eines für das Licht wenigstens bereichsweise durchlässigen oder wenigstens durchscheinenden Hilfsträgers (10) aus einem wärmeleitenden Material, indem eine Aussparung (12) für den ungehinderten Lichtdurchtritt in dem Hilfsträger (10) durch anisotropes Ätzen gefertigt wird,
 - Verbinden des Hilfsträgers (10) mit dem Element (23), dabei Herstellen einer thermischen Kopplung zwischen dem Hilfsträger (10) und dem Element (23), und mechanisches Verbinden des das Element (23) tragenden Hilfsträgers (10) mit dem Systemträger (20), wobei beim Ätzen der Aussparung (12) eine die Aussparung abdeckende Abdeckschicht (14) mit einer Dicke zwischen 20 und 60 μm stehen gelassen wird und eine optische Einrichtung (40) in einer Öffnung des Systemträgers (20) befestigt wird.

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

- 2. Der Gegenstand des Anspruchs 18 unterscheidet sich davon dadurch, dass vor dem Verbinden des Elements mit dem Hilfsträger ein gegenüber Licht empfindlicher Sensor auf bzw. in dem Element (23) oder auf bzw. in dem Substrat des Hilfsträgers (10) mit halbleitertechnologischen Strukturierungsschritten ausgebildet wird, wobei dieser und die optische Einrichtung derart ausgebildet sind, dass die fokussierende und/oder den Strahlengang des Lichtsverändernde optische Einrichtung einen Teil eines vom Element emittierten Lichtstrahls auf den Sensor reflektiert.
- 3. Das Dokument US-A-4 967 241 (= D2) beschreibt eine Licht emittierende Vorrichtung, die einen lichtempfindlichen Sensor im Strahlengang des ausgesendeten Lichts aufweist (s. Spalte 2, Zeile 52, bis Spalte 5, Zeile 26, und Figuren 1, 2 und 3A bis 3K). Der Fachmann, der das zum gleichen technischen Gebiet gehörende Dokument D2 heranziehen würde, entnimmt nicht nur die Notwendigkeit, einen Licht detektierenden Sensor vorzusehen, sondern er würde ihn auch auf oder in dem Licht aussendenden Element anordnen, da in D2 die Licht detektierende Einrichtung zusammen mit dem Licht aussendenden Element gefertigt wird.
- 4. Wie bereits im Abschnitt I.4 oben ausgeführt worden ist, muss in einer Anordnung nach D1 der Sensor in dem Hilfsträger ausgebildet werden, um von der optischen Einrichtung reflektiertes Licht aufnehmen zu können. Auch wenn in D1 der Hilfsträger aus Silizium besteht, scheint doch der Fachmann erfinderisch tätig sein zu müssen, um die Kombination der Lehren aus D1 und D2 entsprechend weiterzuentwickeln. Der Anspruch 18 scheint deshalb die Erfordernisse des Artikels 33(2) und (3) PCT zu erfüllen.
- 5. Die Ansprüche 19 bis 21 hängen vom Anspruch 18 ab und enthalten demnach alle Merkmale des Anspruchs 18. Da der Anspruch 18 die Erfordernisse des Artikels 33(2) und (3) PCT zu erfüllen scheint, scheint dies auch für die Ansprüche 19 bis 21 der Fall zu sein.



Zu Punkt VII:

Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der 1. Beschreibung weder der in den Dokumenten D1 bis D3 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben.

10

Patentansprüche

- 1. Optoelektronisches Bauelement mit einem lichtemittierenden Element (1) und einem das Element (1) abstützenden Systemträger (9), für die Abstützung bzw. Montage des Bauelements, wobei ein für Licht wenigstens bereichsweise durchlässiger oder wenigstens durchscheinender Hilfsträger (2) aus einem wärmeleitenden Material vorgesehen ist, der einerseits mit dem Systemträger (9) verbunden ist und andererseits mit dem Element (1) thermisch gekoppelt ist und in dem eine Aussparung (2a) vorgesehen ist, durch die das Licht tritt, wobei die Aussparung (2a) im Hilfsträger (2) mit einer aus diesem gebildeten dünnen Abdeckschicht abgedeckt ist, durch die das Licht tritt,
- dass ein gegenüber Licht empfindlicher Sensor vorgesehen ist, der auf bzw. in dem Element (1) oder auf bzw. in dem Substrat des Hilfsträgers (2) ausgebildet ist, dass in der optischen Achse (OA) des Bauelements eine fokussierende und/oder den Strahlengang des Lichts verändernde optische Einrichtung (11 oder 21) vorgesehen ist, und dass der Sensor in einem Bereich angeordnet ist, in den die fokussierende und/oder den Strahlengang des Lichts verändernde optische Einrichtung (11 oder 21) einen Teil eines vom Element (1) emittierten Lichtstrahls reflektiert.
- Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 1,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 dass der Hilfsträger (2) eine elektrische Kontaktierung aufweist, vermittels welcher dieser mit dem Element (1) elektrisch verbunden ist.
 - 3. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
- dass der Hilfsträger (2) zwischen dem Systemträger (9) und dem Element (1) angeordnet ist und der Hilfsträger (2) und

das Element (1) im wesentlichen flächig miteinander mechanisch verbunden sind.

Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1
 bis 3,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass der aus lichtundurchlässigem Material bestehende Systemträger (9) mit einer Öffnung (9a) versehen ist, durch die Licht tritt.

10

5. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, dass die Aussparung (2a) in dem Hilfsträger (2) und/oder die 5 Öffnung (9a) des Systemträgers (9) kegelstumpfförmig, pyramidenstumpfförmig oder zylinderförmig mit glatten Seitenflächen (2c) ihrer Wandung ausgebildet ist.

6. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1 20 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, dass die optische Einrichtung (11 oder 21) innerhalb der Öffnung (9a) des Systemträgers (9) und/oder der Aussparung (2a) des Hilfsträgers (2) eingepasst ist.

25

7. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, dass die optische Einrichtung als eine Linse (11) oder ein lichtdurchlässiges Plättchen (21) ausgebildet ist, wobei das Plättchen (21) unter einem definierten Winkel (22) zwischen seiner Flächennormale (FN) und der optischen Achse (OA) des Bauelements angeordnet ist.

sind.

5

- 8. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 7 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass der Winkel (22) der Plättchenanordnung so gewählt ist, dass ein möglichst geringer Anteil von der Oberfläche (23) des Plättchens (21) reflektiert wird, und/oder dass ein vorbestimmter Anteil (14) in eine definierte Richtung gespiegelt wird.
- 9. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1
 bis 8,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 dass ein Haft- oder Klebemittel (12) vorgesehen ist, vermittels welchem die optische Einrichtung (11 oder 21) innerhalb der Öffnung (9a) des Systemträgers (9) und/oder der Aussparung (2a) des Hilfsträgers (2) befestigt ist.
 - 10. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 9,

dadurch gekennzeichnet,

- dass bezüglich der optischen Achse (OA) des Bauelements an den Seitenflächen (2c) und/oder Kanten der Aussparung (2a) des Hilfsträgers (2) und/oder den Seitenflächen (9b) und/oder Kanten der Öffnung (9a) des Systemträgers (9) vorbestimmte Stützpunkte bzw. Stützkanten (2b) für die selbstjustierende Ausrichtung der optischen Einrichtung (11 oder 21) vorgesehen
 - 11. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet,
- dass die Stützpunkte bzw. Stützkanten an den dem Element (1) abgewandten äußersten Rändern (2b) der Aussparung (2a) und/oder an den dem Element (1) abgewandten äußersten Rändern (9c) der Öffnung (9a) und/oder an einem mittleren Abschnitt der Öffnungs- oder Aussparungs-Wandung (-Seitenflächen) (9b oder 2c) angeordnet sind.

12. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 11,

dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor (3) durch ein in bzw. auf dem Hilfsträger (2) bzw. der aus diesem gebildeten Abdeckschicht oder dem Element (1) strukturiertes aktives elektronisches Bauteil, insbesondere Halbleiter-Bauteil, ausgebildet ist.

- 13. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1
 10 bis 12,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 dass der Sensor (3) mit dem Element (1) mittelbar über eine
 andere Schaltung oder unmittelbar elektrisch gekoppelt ist.
- 15 14. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 2 oder 3, dad urch gekennzeichnet, dass das Halbleiter-Bauteil durch eine Diode oder einen Transistor ausgebildet ist.
- 20 15. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dad urch gekennzeich net, dass der Hilfsträger (2) ein Substrat aus Silizium oder aus einer SiC-Verbindung aufweist oder durch ein solches gebildet ist.
 - 16. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 15,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Element (1) durch einen VCSEL-Chip (VCSEL = Vertical Cavity Surface Emitting Laser) mit einer kohärent abstrahlenden Diode, einen IRED-Chip (IRED = InfraRed Emitting Diode), einen Chip mit einer spontan emittierenden Diode oder einen dergleichen an einer Oberfläche lichtemittierenden Chip gebildet ist.

17. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 16,

dad urch gekennzeichnet, dass der Systemträger (9) mit dem daran befestigten Hilfsträger (2) mit einer lichtundurchlässigen Press-, Verguss- oder Moldmasse (10) wenigstens bereichsweise vergossen bzw. vermoldet ist.

- 18. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bauelements, bestehend aus einem lichtemittierenden oder empfangenden Element (1) und einem Systemträger (9), für die Abstützung bzw. Montage des Bauelements, mit den Verfahrensschritten
- Vorsehen eines für das Licht wenigstens bereichsweise

 durchlässigen oder wenigstens durchscheinenden Hilfsträgers

 (2) aus einem wärmeleitenden Material, indem eine Aussparung

 (2a) für den ungehinderten Lichtdurchtritt in dem Hilfsträger

 (2) durch anisotropes Ätzen gefertigt wird,
- Verbinden des Hilfsträgers (2) mit dem Element (1), dabei 20 Herstellen einer thermischen Kopplung zwischen dem Hilfsträger (2) und dem Element (1), und
 - mechanisches Verbinden des das Element (1) tragenden Hilfsträgers (2) mit dem Systemträger (9), wobei beim Ätzen der Aussparung (2a) eine die Aussparung abdeckende Abdeckschicht
- 25 mit einer Dicke von ≤ 50 µm stehen gelassen wird,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 dass auf bzw. in dem Hilfsträger (2) und/oder dem Element (1)
 vor dem Verbinden derselben vermittels halbleitertechnologischer Strukturierungsschritte ein gegenüber dem Element (1)
- eigenständiger Sensor (3) ausgebildet wird und eine optische Einrichtung (11 oder 21) in einer Öffnung (9a) des Systemträgers (9) befestigt wird, wobei der Sensor (3) und die optische Einrichtung (11 oder 21) derart angeordnet werden, dass die fokussierende und/oder den Strahlengang des Lichts verän-
- dernde optische Einrichtung (11 oder 21) einen Teil eines vom Element (1) emittierten Lichtstrahls auf den Sensor (3) reflexiert.

28

- 19. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bauelements nach Anspruch 18,
- dadurch gekennzeichnet,
- dass eine Vielzahl von Hilfsträgern (2), die in einem weiteren Verfahrensschritt zu vereinzeln sind, gemeinsam in einem Verbund mit eigenständigen Sensoren (3) und/oder den damit zu verbindenden Elementen (1) verbunden werden.
- 20. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bauelements nach Anspruch 18 oder 19,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 dass die optische Einrichtung (11 oder 21) in die Öffnung
 (9a) vermittels eines Haft- oder Klebemittels (12) eingeklebt
 wird.
 - 21. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bauelements nach einem der Ansprüche 18 bis 20,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
- dass der Systemträger (9) mit dem daran befestigten Hilfsträger (2) und dem daran befindlichen Element (1) mit einer lichtundurchlässigen Press-, Verguss- oder Moldmasse (10) wenigstens bereichsweise vergossen bzw. vermoldet wird.